

With this research, we examined the phenomenon of seizure between ceramics and metal, and for the first time highlight that the ceramic superficial voids influence seizure. Therefore we adopted  $Si_3N_4$  ceramics, reduced superficial voids on roller materials of common-rail diesel fuel injection pumps, satisfied a claim against increasing contact pressure, and manufactured more than 1999.

Key words : Common-rail, Ceramics roller, Metal, Seizure, Superficial voids, Generation of heat, Adhesion

1.序論

近年,自動車用ディーゼル,ガソリン噴射ポンプに おいては,排出ガス規制から噴射圧の高圧化が要求さ れ,しゅう動部はますます苛酷な条件にさらされるよ うになっている.これに伴い,材料面では,従来の金 属系材料,熱処理からセラミックスやセラミックス系 コーティングなどが用いられ,今後の更なる高圧化を 考慮すれば,高性能セラミックスしゅう動材の開発が 不可欠である.

セラミックスのトライボロジー研究は,従来より, 耐摩耗性に関するものは多数行なわれている<sup>1)</sup>が,焼 付き現象に関する研究例はほとんど無い.本研究では, セラミックスと金属の焼付き現象について,燃料雰囲 気焼付き試験機,SEM内しゅう動部その場観察装置 を用い,そのメカニズムを明らかにし,コモンレール 式高圧ディーゼル噴射ポンプの重要なすべり接触しゅ う動部品であるローラ部品に対して,耐焼付き性に優 れる低ボイドセラミックスを初めて適用した.

# 2.燃料噴射ポンプの焼付き

本研究では,高性能しゅう動材セラミックス開発の ーステップとして,ディーゼル燃料噴射ポンプを対象 製品としてとり上げた.その燃料圧送部は,Fig.1に



Fig.1 Products structure

\* 2002年8月6日 原稿受理

示すように,外側のカムに沿ってローラが転がること で,プランジャが上下運動し,燃料を圧送する構造と なっている.ここでローラとローラを受けるシュー間 は高面圧なすべり接触となり,その耐焼付き性がポン プの使用限界を決定している重要な部位である.その ため,ローラ/シュー間の耐焼付き性向上がこのポン プ開発のキー技術となる.

開発当初,ローラ及びシューの材質はともにFe系 材料を検討していたが,耐久試験にて焼付きが発生す ることから,凝着性の改善を目的にローラ材を窒化珪 素セラミックス(Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)に変更し,シュー材にはFe 系材料上に油保持性のある化成被膜処理を追加した が,レベルアップはするものの,焼付きが発生すると いう問題が残った.

従来より,セラミックスは凝着し難いものと考えら れていたが,今回のケースのようにセラミックス/金 属間でも焼付きが発生することが分かったため,本報 では,これを題材に,セラミックスと金属の焼付きメ カニズムを解明,支配物性を明確化し,今後の材料開 発の方向付けを行なった.

# 3.セラミックス焼付きメカニズムの推定

## 3.1 実機耐久焼付き品の精査

実機耐久試験にて焼付いたローラ及びシューについ て,形状測定,SEM観察及びEDX分析を行なった. 結果をFig.2に示す.形状測定の結果,焼付き品でシ ューは大きく損傷しているものの,ローラはマクロ的 にはほとんど損傷が見られていない.しかし,SEM にてしゅう動面をミクロ観察すると,セラミックス表 面にはボイドが多数存在し、EDXによる面分析の結果, このボイド中にはFeが埋没していることが確認され た.



Fig.2 Investigation of roller and shoe

3.2 金属とセラミックスの焼付き特性の比較 次に金属とセラミックスについて,焼付き現象の相 違点を明確にすべく,焼付き試験による特性比較を行 なった.評価は,Fig.3に示す燃料雰囲気焼付き試験 機により行った.これは,バーベルとプレート形状の 試験片を用い,回転数と荷重で制御ししゅう動させる 装置である.評価は,実機最悪条件を想定し,軽油よ り粘度の低い灯油中(常温)にて行なった.しゅう速 は4m/s,荷重はステップ状に付与し(50N/min),摩 擦係数が急激に上昇する値を焼付き荷重とした.供試 材は,プレートには共通してSUJ2(焼入れ焼戻し材, Hv:750,Rz=0.2)を,相手材のバーベルには金属/ 金属のしゅう動としてSKH51(タフトライド処理材, Hv:1100,Rz=0.2),セラミックス/金属のしゅう動 としてSi<sub>3</sub>N₄(Hv:1420,Rz=0.2)を用いた.



Fig.3 Experimental method

評価結果をFig.4に示す.金属/金属の組み合わせで は、初期よりµが大きく変動し、100Nで焼付いてしま うのに対し、セラミックス/金属では、安定なµを示 し、1750Nと高い焼付き性を示したが、特徴として、 初期より微小なµ上昇の傾向が見られた(図中 部).



Fig.4 Result of friction test

# 3.3 焼付きメカニズムの推定 以上の調査結果から,セラミックス/金属の焼付き メカニズムを以下のように推定した(Fig.5).



Fig.5 Hypothesis of seizure mechanism

- 初期段階では、セラミックスの低凝着性のため、 セラミックス/金属間は低摩擦にてしゅう動する
- 2) しゅう動により発熱が生じ、金属が軟化し、ボイ ドに移着し始める(この時、Fig.4で示した微小な µの上昇があると推察)
- 3) ボイドに金属が完全に埋没,金属/金属の同種材接触となり、µが上昇、焼付きが発生する この推定メカニズムに対し、焼付きの主要因と考え

られるボイド及び発熱に着目し,検証を行なった.

セラミックス焼付き推定メカニズムの検証
 4.1 評価方法

セラミックスの推定焼付きメカニズムに対し,本研 究では,しゅう動部可視化によるその場観察を試みた. 検証に用いたその場観察SEMの全景及び摩擦ステー ジの様子をFig.6に示す.本装置は通常のSEMのステ ージ部を改造し,SEM内にピン/ディスク試験を挿入 したものであり、しゅう動試験の様子をSEM像にて 直接観察することが可能である.また、摩擦力(歪ゲ ージ)、荷重(ロードセル)、試験片温度(熱電対)、 接触抵抗(電圧増幅器)の各波形をリアルタイムで測 定できる.試験片には、ピンにSUJ2を、プレートに ローラ材のSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>を用い、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>表面についてその場観 察を行ない、セラミックスのボイドが焼付きに及ぼす 影響を評価した.なお、ピンの先端はR = 1.0mm, Rz = 0.01であり、荷重は $3.5 \sim 20N$ 、摺速は $10 \sim 100mm/s$ 、試験環境は真空中、常温とした.



Fig.6 In-situ SEM and pin/disk test

また,実機条件(油環境中,高負荷)にてボイドが 焼付きに与える影響を明確にすべく,前述の燃料雰囲 気焼付き試験機による耐焼付き性の評価を行なった. 評価条件は灯油中,常温環境下にて,しゅう速4m/s, 荷重は0~2000Nまでを毎分500Nの割合でランプ荷重 (連続的に荷重を増加させる負荷方式)にて付与した. 摩擦係数が急激に上昇する時の荷重を焼付き荷重と し,ボイド率の変化により焼付き荷重にどのような差 が現れるかについて評価を行なった.

4.2 供試材

供試材をTable 1に示す.評価には,セラミックス 材として窒化ケイ素(Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>),相手金属材としてSUJ2 (焼き入れ焼戻し材)を用いた.加藤ら<sup>23</sup>によれば,セ ラミックス材料の焼付き性は,表面のボイド量に大き

	A	В	С	D	Е	F
Void level <sup>*1</sup>	1	2	3	4	5	6
Surface roughness Rz (µm)	0.07	0.07	0.07	0.30	0.30	0.30
Hardness Hv	1450	1450	1450	1420	1420	1420
Strength (MPa)	1050	1050	1050	800	800	800
Heat conductance rate $(W/(m \cdot K))$	27	27	27	30	30	30
Sintering process	HIP*2	HIP	HIP	GPS*3	GPS	GPS
	Normal	Low	Normal	Normal	Low	Normal
	pressure	pressure	pressure	pressure	pressure	pressure

Table 1 Test specimen

\*1 As a figure is large, void % is large.

\*2,3 HIP:Hot Isostatic Pressing , GPS:Gas Pressure Sintering

く影響を受けるため,本研究では,Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>のボイド径及 びボイドが全体に占める面積率(以下ボイド率)の異 なる6水準を試験片とした(その場観察は代表的な3 水準のみ実施).なお,本水準はSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>の焼成方法,成 形圧等の条件を変えることにより作製した.

- 4.3 **結果及び考察**
- 4.3.1 ボイドの影響

SEMによるしゅう動部その場観察を行なった結果 についてFig.7に示す.評価には,ボイドの影響を観 察しやすい様にボイド径の大きいボイドレベル6のも の(ボイド径約50µm)を用いた.Feとセラミックス のしゅう動について,セラミックス表面の経時変化を 観察した結果,セラミックスの焼付きは以下のような メカニズムで起こることが分かった.

- 1) 初期はFeの凝着はなく, µは安定
- Peがボイド部を起点として移着しはじめ,µの変 化は少ないものの,一部で上昇の兆候が出現 (Fig.7 部)
- 3) ボイド部にFeが埋没,同種材接触となりµが上昇 (凝着)



Fig.7 Result of observation by in-situ SEM

また,ボイド(率)の違いが焼付き現象にどのよう に影響するかを同装置を用い,同一条件下にて評価を 行なった結果をFig.8に示す.ボイドレベル6のもの では,µが各所にて上昇し,ボイドレベル4のもので は,低µであるが一部でµが上昇,またボイドレベル 1のものではµの上昇はなく,安定した低いµを示す 結果を得た.



Fig.8 Result of observation at different void levels

次に,ボイドが実機条件(灯油浸漬,高負荷)にて, 焼付き荷重に与える影響を明らかにするため,燃料雰 囲気焼付き試験機による耐焼付き性評価を行なった. 結果をFig.9に示す.ボイド率が低いほど,高い焼付 き荷重となる傾向を示し,あるものは1000Nを超える 高い焼付き荷重を示した.この結果は,その場観察に よる評価にて,同じボイドレベルのものではFeの移 着,µ上昇が見られなかったことと一致する.



Fig.9 Result of seizure test

#### 4.3.2 発熱の影響

前節のメカニズム2)の段階にて,Feの軟化は摩擦熱 により生じると予想される.そこで,摩擦発熱の観点 より,Feの移着に関する評価を行なった.しゅう動 部の作用面圧をP,しゅう速をVとすると,発熱量は Q=μPVで表されることが知られている<sup>3</sup>.そのためPV 値を変化させ,評価は前述同様にピン/ディスク試験

> にて行い,一定荷重にてしゅう速を変化させ, PV 値の変化に対してFeが移着し始めるまで のしゅう動距離の違いについて評価した.結 果をFig.10に示す.PV値の増加に対して, 移着開始までの距離は減少傾向を示すのに対 し,ピン先端の温度上昇(T)はほぼ同程度 の値を示す.これは,PV 値の増加に対し, 発熱のエネルギー(=μPVt,t:時間)が減 少かつ蓄熱のエネルギーが一定であることか ら,しゅう速が大きい程,放熱し難くなると 考えられる.従って,セラミックスの焼付き 性には放熱能力もまた重要な因子であり,表 面のボイドとともに,相手材を含めた材料の 熱伝導性も重要であると考えられる.



Fig.10 Relationship between PV and distance to adhesion

#### 4.3.3 しゅう動発熱の解析

セラミックスのボイド,熱伝導性がFeの移着に大 きく影響していることから,セラミックス/金属のし ゅう動には金属/金属の場合と同様に,しゅう動面温 度の把握が重要と考えられる.そのため本節では,セ ラミックス/金属のしゅう動面温度についてシミュレ ーション解析を行なった.解析のモデルは,セラミッ クスと金属が直径2aの円で接触していると仮定し, Jaeger の解析<sup>4</sup>により表面温度を金属及びセラミック スの熱伝導率とμPV により算出した(式(1)).ここ でμは,ボイドにFeが埋没した状態を想定し,Feと セラミックスの面積比より表される平均のμ値を用い た(式(2)).Fig.11に解析結果を示す.

$$T_{max} = \frac{\mu P V}{Ka} \tag{1}$$

Tmax:表面温度 μ:摩擦関係 P:作用面圧 V:しゅう速 K:Fe,Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>の熱伝導率の和 a:接触部半径

$$\mu = \mu_{Fe} + (1 - ) \mu_{Si_{J}N_{e}}$$
 (2)

μ<sub>Fe</sub>: Fe/Feの摩擦係数 μ<sub>si,Na</sub>: Fe/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>の摩擦係数 :ボイド率



Fig.11 Result of heat simulation

熱伝導率の異なるSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub> ZrO<sub>2</sub>について解析した結果, ボイド率が大きいほど,また熱伝導率が低いほど表面 温度及び真実接触点温度(ヘルツ圧と硬度より算出さ れる真実接触面積より計算)は上昇するという結果を 得た.本結果より,セラミックスと金属をしゅう動さ せる場合,セラミックスはより低ポイド,高熱伝導性 (放熱性が大)のものが望ましいと考えられる.

### 5.実機確認

以上得られた知見に対し,実機確認を行なった.その結果をFig.12に示す.燃料噴射ポンプのローラ材と

してボイド率の異なる3水準について行ない,実機環 境である軽油中にて試験を行った.ボイド率が大きい もの(ボイドレベル5,6)では焼付きが発生するが、 ボイドレベル1のものでは焼付きは発生しないことを 確認した.なお,表面ボイドを低減した高熱伝導性 Si<sub>3</sub>N₄セラミックスをコモンレール式噴射ポンプのロー ラ材として採用し,高面圧化に対する要求を満足し, 1999年より流動した.



Fig.12 Result of products test

# 6.結論

高性能セラミックス材開発の一ステップとして,ディーゼル用燃料噴射ポンプのSi<sub>a</sub>N<sub>4</sub>ローラを例に,セラミックスの焼付きメカニズムについて検討した結果,

- セラミックスの焼付きは,相手金属がしゅう動
  発熱により軟化 セラミックスポイド部に埋没
  成長 金属同士のしゅう動 µ上昇によって生じる.
- 2) セラミックスの焼付きの支配因子はボイドと熱 伝導性であり、高性能セラミックスの材料開発 には、低ボイド化と高熱伝導率化が重要である。

#### <参考文献>

- 1) 例えば 堀切川,他:トライボロジー会議 '96東京 予稿集(1996), p.229.
- 2) 加藤,他:豊田織機技報,13(1986), p.37.
- 3) 木村,他:トライボロジー概論(1982), pp.168-169.
- 4) 山本,他:トライボロジー(1998), pp.49-54.

<著 者>



濱松 宏武
 (はままつ ひろたけ)
 材料技術部
 トライボロジー技術に関する研究に
 従事



杉浦 慎也 (すぎうら しんや) 材料技術部 トライボロジー技術に関する研究に



村上 洋一 (むらかみ よういち) 材料技術部 トライポロジー技術に関する研究に 従事



堀内 康弘 (ほりうち やすひろ) ディーゼル噴射技術部 コモンレール式噴射ポンプの開発・ 設計に従事



(かわばた さねまさ) 材料技術部

従事

従事

トライボロジー技術に関する研究に